Модель зависимости термической энергии ионизации примесей от их концентрации и компенсации в полупроводниках

© Н.А. Поклонский, А.И. Сягло, Г. Бискупски*

Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Республика Белоруссия * Университет наук и технологий, 59655 Лилль, Франция

(Получена 1 апреля 1998 г. Принята к печати 5 октября 1998 г.)

Развита электростатическая модель зависимости термической энергии ионизации водородоподобных примесей E_1 от их концентрации N и степени компенсации K при учете экранирования ионов прыгающими по примесям электронами (дырками). Показано, что изменение E_1 с ростом N и K связано с уширением примесной зоны и сдвигом ее к валентной (v) зоне для акцепторов и зоне проводимости (c) для доноров. Сдвиг примесной зоны объясняется уменьшением энергии сродства ионизированного акцептора к дырке (донора к электрону) из-за экранирования ионов. Плотность распределения ионов примеси по кристаллу считалась пуассоновской, а по энергии — нормальной. Плотности электронных состояний в v- и c-зонах для интервала температур определения E_1 принимались как у нелегированного кристалла. Рассчитанные по предложенным формулам значения $E_1(N, K)$ согласуются с известными экспериментальными данными для трансмутационно легированных кристаллов Ge. Дано описание зависимости от N и K термической энергии ионизации атомов Zn в p-Ge при переходе их из зарядового состояния (-1) в (-2).

1. Для определенности будем рассматривать кристаллический полупроводник *p*-типа, содержащий в единице объема $p = N_{-1} - KN$ дырок, $N = N_0 + N_{-1}$ акцепторов в зарядовых состояниях (-1) и (0), а также *KN* доноров. Здесь и далее *N* обозначает концентрацию основной легирующей примеси, *K* — степень ее компенсации.

Термическая энергия ионизации E_{1a} равна энергии, необходимой для отрыва дырки от водородоподобного акцептора за счет тепловых флуктуаций при данной температуре. Обычно величина E_{1a} определяется из анализа температурной зависимости холловской концентрации дырок p_H при забросе их в валентную (v) зону с акцепторов. При этом полагают, что в сильном магнитном поле для трехмерного газа дырок справедливы соотношения пропорциональности [1]:

$$pT^{-3/2} \propto p_H T^{-3/2} \propto \exp\left(-\frac{E_{1a}}{k_B T}\right).$$

В этом случае термическая (холловская) энергия ионизации акцепторов

$$E_{1a} = -k_B d \ln(pT^{-3/2})/d(1/T) > k_B T, \qquad (1)$$

где

$$p = 2\left(\frac{2\pi m_{pd}k_BT}{(2\pi\hbar)^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_F}{k_BT}\right) \ll K(1-K)N;$$

 k_BT — тепловая энергия, $E_F > 0$ — отсчитанный от потолка *v*-зоны нелегированного кристалла уровень Ферми, m_{pd} — эффективная масса плотности состояний дырок, \hbar — постоянная Планка.

Здесь отметим, что для невырожденного полупроводника при низких температурах средняя тепловая длина волны дырки в *v*-зоне $\pi \hbar / \sqrt{3m_{pd}k_BT}$ много больше среднего радиуса области, приходящейся на одну точечную заряженную частицу $(3/8\pi N_{-1})^{1/3}$. Дырки фактически "не замечают" потенциальный рельеф "неподвижных" ионизованных примесей [2], так что хвостом плотности состояний *v*-зоны можно пренебречь, и выражение для *p* применимо.

Для описания зависимости E_{1a} от N и K развиты подходы [3–7], допускающие сравнение с экспериментальными данными [8], когда ширина примесной зоны много больше [3] или много меньше [4] тепловой энергии.

Цель работы — развить электростатическую модель зависимости термической энергии ионизации примесей от их концентрации и компенсации при произвольном соотношении между шириной примесной зоны и тепловой энергией в кристаллических полупроводниках.

2. Необходимые для расчета энергии ионизации E_{1a} по (1) уровень Ферми E_F , а также dE_F/dT находятся из уравнения электронейтральности (возбужденными состояниями нейтральных и ионизованных акцепторов пренебрегаем):

$$N_{-1} = N \int_{-\infty}^{+\infty} g_a f_{-1} d(E_a - \bar{E}_a) = p + KN, \qquad (2)$$

где $g_a = (\sqrt{2\pi}W_a)^{-1} \exp(-(E_a - \bar{E}_a)^2/2W_a^2)$ — нормальная плотность распределения уровней энергии акцепторов; $f_{-1} = 1 - f_0 = (1 + \beta \exp((E_a - E_F)/k_BT))^{-1}$ — вероятность того, что акцептор с энергетическим уровнем $E_a > 0$ относительно потолка *v*-зоны ионизован; β — фактор вырождения ($\beta = 4$ для атомов Ga в Ge); W_a — эффективная ширина акцепторной зоны; $\bar{E}_a > 0$ — средняя по кристаллу разность энергий акцептора в зарядовых состояниях (-1) и (0).

Рассчитаем зависимость параметров акцепторной зоны W_a и \bar{E}_a от концентрации легирующих примесей и степени их компенсации. Среднеквадратичная флуктуация W_z потенциальной энергии иона с зарядом *ze* при учете чисто кулоновского взаимодействия только с ближайшим точечным зарядом z'e есть [9,10]

$$W_{z}^{2} = \sum_{z'} \int_{0}^{\infty} P_{z'} u_{zz'}^{2} dr,$$
(3)

где

$$P_{z'}dr = 4\pi r^2 C_{z'} \exp\left[-(4\pi/3)r^2 \sum_{z'\neq 0} C_{z'}\right] dr$$

— пуассоновская вероятность того, что ближайшим к иону *с* зарядом *ze* является точечный заряд *z'e*, расположенный на расстоянии от *r* до r + dr; $\sum_{z'\neq 0} C_{z'}$ — концентрация всех заряженных частиц, $u_{zz'}(r) = zz'e^2/4\pi\varepsilon r$ кулоновская энергия взаимодействия двух ближайших зарядов, $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ — диэлектрическая проницаемость кристаллической решетки. Средняя по кристаллу потенциальная энергия иона с зарядом *ze* есть

$$\bar{U}_z = \sum_{z'} \int_0^\infty P_{z'} u_{zz'} dr = 0.$$

Из (3) следует среднеквадратичная флуктуация уровня энергии акцептора:

$$W_a = \sqrt{W_0^2 + W_{-1}^2} = W_{-1} \approx 1.64 \frac{e^2}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{8\pi}{3}N_{-1}\right)^{1/3}$$
. (4)

В рамках линейной теории экранирования [11–14] считаем, что сдвиг середины акцепторной зоны \bar{E}_a к *v*-зоне обусловлен корреляционным взаимодействием подвижных отрицательно заряженных состояний неподвижных акцепторов, т.е. мигрирующих прыжковым образом по акцепторам дырок, положительно заряженных доноров и дырок *v*-зоны.

Каждый отрицательно заряженный акцептор окружен в среднем сферически-симметричным облаком экранирующих его зарядов, так что суммарный электрический потенциал $\varphi_s(r) = -[e/4\pi\varepsilon r(1+l/\lambda)] \exp[-(r-l)/\lambda]$, где при $p \ll K(1-K)N$ величина $l \approx 0.554(N(1+K))^{-1/3}$ определяет минимальное сближение между ионизированными примесями (с учетом прыжков дырок по акцепторам); λ — длина (радиус) экранирования [14]:

$$\lambda^{-2} = \frac{e^2}{\varepsilon} \left(\frac{\partial N_{-1}}{\partial E_F} - \frac{\partial p}{\partial E_F} \right) \approx \frac{e^2}{\varepsilon} \frac{\partial N_{-1}}{\partial E_F}.$$
 (5)

Энергия взаимодействия акцептора в зарядовом состоянии (-1) с экранирующим его облаком равна $-e^2/4\pi\varepsilon(\lambda+l)$; энергия взаимодействия зарядов облака (с объемной плотностью $-e\varphi_s(r)/\lambda^2$ и суммарным зарядом +e) между собой есть $e^2/16\pi\varepsilon(\lambda+l)$. Полная электростатическая энергия системы (ион и экранирующее облако) [13] суть $3e^2/16\pi\varepsilon(\lambda+l)$. По

данным [9,10], разность средней энергии ионизованного акцептора (с экранирующим его облаком зарядов) $\bar{E}_{-1} = I_{-1} - 3e^2/16\pi\varepsilon(\lambda + l)$ и энергии нейтрального акцептора $\bar{E}_0 \approx I_0$ определяет положение центра акцепторной зоны относительно потолка *v*-зоны:

$$\bar{E}_a = \bar{E}_{-1} - \bar{E}_0 = I_a - \frac{3e^3}{16\pi\varepsilon(\lambda+l)},$$
 (6)

где $I_a = I_{-1} - I_0 > 0$ — уровень энергии изолированного акцептора.

При расчете сдвига центра акцепторной зоны \bar{E}_a к *v*-зоне по (6) полагалось, что изменение энергии заряженного акцептора из-за взаимодействия с окружением много больше изменения энергии нейтрального акцептора. Действительно, по оценкам [15,16], поляризационный сдвиг уровня энергии основного состояния нейтрального акцептора при экранировании его вырожденным газом дырок *v*-зоны (когда $l \ll \lambda$) составляет $I_0 - \bar{E}_0 \approx 1.2(a_H/\lambda)^4 I_a$, где $a_H = e^2/8\pi\varepsilon I_a$ — боровский радиус локализации дырки на изолированном акцепторе. Так как для невырожденного полупроводника $\lambda \gg a_H$, то $I_0 - \bar{E}_0 \ll I_{-1} - \bar{E}_{-1}$.

Здесь отметим, что по формуле (6) величина $I_a - \bar{E}_a$ есть уменьшение энергии сродства дырки *v*-зоны к отрицательно заряженному акцептору из-за его экранирования другими зарядами. В термодинамическом равновесии энергия сродства дырки к отрицательно заряженному акцептору в среднем по кристаллу равна энергии ионизации нейтрального акцептора.

Покажем на примере невырожденного Ge:Ga, что в области температур определения E_{1a} отрицательно заряженный атом Ga успевает до акта захвата дырки из *v*-зоны собрать вокруг себя экранирующее облако зарядов.

Из экспериментальных данных для Ge:Ga [17,18] можно определить температуру T_h , при которой электропроводность дырками *v*-зоны σ_p равна прыжковой σ_h по атомам Ga. Для $2 \cdot 10^{14} < N < 2 \cdot 10^{16}$ см⁻³ при $K \approx 0.35$ справедлива аппроксимация: $T_h = 5.3 \cdot 10^{-4} N^{0.27}$, где T_h выражена в К, N — в см⁻³, ширина акцепторной зоны $W_a \ge 4k_B T_h$. В образце с $N = 2.3 \cdot 10^{15}$ см⁻³ для K = 0.35при температуре $T_h = 7.45 \, \text{K}$, когда электропроводность $\sigma_p + \sigma_h = 2\sigma_p \approx 2 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{Om}^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$ [17], максвелловское время релаксации $\tau_s = \varepsilon/(\sigma_p + \sigma_h) \approx 7 \cdot 10^{-7} \,\mathrm{c}$ $(\varepsilon_r = 15.4$ для нелегированного Ge [19]). Время жизни акцептора в отрицательном зарядовом состоянии $\tau_{-1} = 1/pSv$ определяется концентрацией дырок pв *v*-зоне, сечением их захвата *S* и средней тепловой скоростью $v = (8k_BT/\pi m_{pc})^{1/2}$, где $m_{pc} = 0.29m_0$ эффективная масса электропроводности. При *T_h* = 7.45 K сечение захвата дырки из *v*-зоны на отрицательно заряженный атом Ga в германии $S \approx 7 \cdot 10^{-13} \,\mathrm{cm}^{-2}$ [20]. Для $N = 2.3 \cdot 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$ значение постоянной экспериментальное Холла $(R_{v}\sigma_{p}^{2} + R_{a}\sigma_{h}^{2})/(\sigma_{p} + \sigma_{h})^{2} \approx R_{v}/4 \approx 7 \cdot 10^{8} \,\mathrm{cm}^{3}/\mathrm{Kл},$ где при $\sigma_p = \sigma_h$ постоянная Холла прыгающих по акцепторам дырок: $R_a \ll R_v$. При $T = T_h$ концентрация дырок в *v*-зоне $p(T_h) = 1/eR_v \approx 2.2 \cdot 10^9 \text{ см}^{-3}$. Тогда $\tau_{-1} \approx 2 \cdot 10^{-4} \text{ с}$, что существенно больше времени установления экранирования τ_s . Ясно, что отношение $\tau_{-1} \gg \tau_s$ сохраняется и для других *N* при $K = \text{const, так как } \tau_s \propto \tau_{-1} \propto 1/p$.

Из (1) с учетом (2) и (6) получаем термическую энергию ионизации акцептора (без учета флуктуаций и сдвига потолка *v*-зоны) в виде

$$E_{1a} = -k_B \frac{d \ln(pT^{-3/2})}{d(1/T)}$$
$$= \bar{E}_a + \Gamma_a = I_a - \frac{3e^2}{16\pi\varepsilon(\lambda+l)} + \Gamma_a, \qquad (7)$$

где

$$\Gamma_{a} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (E_{a} - \bar{E}_{a})g_{a}f_{-1}f_{0}d(E_{a} - \bar{E}_{a})}{\int_{-\infty}^{+\infty} g_{a}f_{-1}f_{0}d(E_{a} - \bar{E}_{a})};$$

$$W_{a} = 1.64\frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{8\pi}{3}KN\right)^{1/3};$$

$$\lambda^{-2} = \frac{e^{2}}{\varepsilon k_{B}T}N\int_{-\infty}^{+\infty} g_{a}f_{-1}f_{0}d(E_{a} - \bar{E}_{a});$$

$$l = 0.554[(1 + K)N]^{-1/3}.$$

Для низких температур ($W_a \gg k_B T$) из (7) следует

$$E_{1a} = \bar{E}_a + \Gamma_a = E_F - k_B T \ln \beta, \qquad (8)$$

где длина экранирования и уровень Ферми определяются из соотношений

$$\lambda^{-2} = \frac{e^2}{\varepsilon} \frac{N}{\sqrt{2\pi}W_a} \exp\left(-\frac{(E_F - \bar{E}_a - k_B T \ln \beta)^2}{2W_a^2}\right);$$

$$2K = 1 + \operatorname{erf}\left(\frac{E_F - \bar{E}_a - k_B T \ln \beta}{\sqrt{2}W_a}\right) = 1 + \operatorname{erf}\left(\frac{\Gamma_a}{\sqrt{2W_a}}\right).$$

Отметим, что $\Gamma_a = E_F - E_a$ при $T \rightarrow 0$ К. Из (8) с учетом $W_a \propto (KN)^{1/3}$ имеем

$$I_a - E_{1a} = \frac{e^2 N^{1/3}}{4\pi\varepsilon} F_0(K), \qquad (9)$$

где $F_0(K) \rightarrow 0$ при $K \rightarrow 0$. В модели [3] $F_0(K)$ представлена в виде таблицы и определяется разностью энергии порога протекания (подвижности) для дырок *v*-зоны и уровня Ферми E_F .

Для высоких температур ($k_BT \gg W_a$) из (7) имеем $\Gamma_a \ll k_BT$ и термическая энергия ионизации акцептора E_{1a} совпадает со средним уровнем энергии акцептора \bar{E}_a (энергетическим расстоянием между потолком *v*-зоны и центром акцепторной зоны):

$$E_{1a} = \bar{E}_a = I_a - \frac{3e^2}{16\pi\varepsilon(\lambda+l)},\tag{10}$$

где

$$\lambda^{-2} = \frac{e^2 K (1 - K) N}{\varepsilon k_B T}.$$



Рис. 1. Зависимость безразмерных функций F_0 и F_{∞} от степени компенсации основной легирующей примеси; *1* и 2 — расчет F_0 и F_{∞} по формулам (9) и (11); 3 — F_0 по модели [3], 4 — F_{∞} [4].



Рис. 2. Расчет по (8) изменения термической энергии ионизации $I_a - E_{1a}$ атомов Ga в Ge от их концентрации N при степени компенсации K = 0.35 для $W_a \gg k_B T$. Экспериментальные данные: a - K = 0.31, 0.35 [17]; $b - K \approx 0.4$ [18]; $c - K \approx 0.27$, 0.36, 0.43 [21]. Уровень энергии изолированного атома галлия $I_a = 11.32$ мэВ [22,23].

При $\lambda \gg l$ из (10) имеем

$$I_a - E_{1a} = \frac{e^3 N^{1/2}}{8\pi\varepsilon^{3/2} (k_B T)^{1/2}} F_{\infty}(K), \qquad (11)$$

где $F_{\infty}(K) = 1.5\sqrt{K(1-K)}$. Модель [4] дает $F_{\infty}(K) = (K+3)\sqrt{K(1-K)}$.

3. На рис. 1 представлены зависимости F_0 и F_{∞} от степени компенсации, рассчитанные по (7)–(11), в сравнении с электростатическими моделями [3,4].

На рис. 2 представлено изменение термической энергии ионизации $(I_a - E_{1a})$ атомов Ga с ростом их кон-

3 Физика и техника полупроводников, 1999, том 33, вып. 4



Рис. 3. Экспериментальная [24] зависимость термической энергии ионизации E_{1d} атомов As от дозы тепловых нейтронов для образцов *n*-Ge с измененным изотопным составом и степенью компенсации $K = 0.79 \ I$, 2 — расчет E_{1d} и Γ_d по предлагаемой модели; 3, 4 — расчет E_{1d} и $|E_F + \bar{E}_d|$ по модели [3]. Уровень энергии изолированного атома As в германии $I_d = 14.18$ мэВ [22,23].

центрации N при нейтронном трансмутационном легировании кристаллов Ga с природным составом изотопов. Экспериментальные значения степени компенсации были: $K = 0.31, 0.35 [17]; K \approx 0.4 [18]; K \approx 0.27, 0.36, 0.43 [21]. Так как <math>W_a \ge 4k_BT_h$ (см. выше), расчет $I_a - E_{1a}$ проводился по (8); полагалось $I_a = 11.32$ мэВ [22,23] и K = 0.35. При $W_a \gg k_BT$ для K = 0.35 из (8) имеем $I_a - E_{1a} \approx 1.47e^2 N^{1/3}/4\pi\varepsilon$, что близко к расчету по модели [3].

На рис. З представлена зависимость термической энергии ионизации атомов As от дозы облучения тепловыми нейтронами Φ кристаллов *n*-Ge, обогащенных изотопом ⁷⁴Ge [24]. Уравнение электронейтральности имеет вид $n + KN = N_{+1}$, где $N = N_0 + N_{+1}$; $K \approx 0.8$. Следуя [25], считаем, что при дозе $\Phi \approx 10^{18} \text{ см}^{-2}$ концентрация электронов в *с*-зоне $n = (1 - K)N \approx 8 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ для T = 300 K. Уровень энергии изолированного атома As в германии $I_d = 14.18 \text{ мэВ}$ [22,23]. Рассчитанная по (7) термическая энергия ионизации доноров $E_{1d} = -k_B d \ln(nT^{-3/2})/d(1/T) = \bar{E}_d + \Gamma_d$ при $n \ll K(1 - K)N$ и $W_d = W_{+1} \gg k_B T$ больше экспериментальных значений [24] (кривая 1).

Представляется, что при высокой степени компенсации измеряемая электропроводность ($\sigma_n + \sigma_h$) и постоянная Холла ($R_c \sigma_n^2 + R_d \sigma_h$)²/($\sigma_n + \sigma_h$)² при $W_d \gg k_B T$ определяются [26] как термически возбужденными в центр донорной зоны электронами (σ_h, R_d), так и электронами *с*-зоны (σ_n, R_c). В этом случае при $n \ll K(1 - K)N$ и $W_d \gg K_b T$ термическая (холловская) энергия ионизации As соответствует Γ_d (разности энергии центра донорной зоны и уровня Ферми при $T \to 0$ K) (рис. 3, кривая 2). По (8) величина $\Gamma_d = -(\bar{E}_d + E_F + k_B T \ln 2)$ определяется из уравнения электронейтральности $2K = 1 + erf(\Gamma_d/\sqrt{2}W_d)$, где $\bar{E}_d > 0$ и $E_F < 0$ отсчитаны от дна *c*-зоны;

$$\bar{E}_{d} = I_{d} - \frac{3e^{2}}{16\pi\varepsilon(\lambda+l)};$$

$$\lambda^{-2} \approx -\frac{e^{2}}{\varepsilon}\frac{\partial N_{+1}}{\partial E_{F}} = -\frac{e^{2}N}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial E_{F}}$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g_{d}d(E_{d} - \bar{E}_{d})}{1 + 2\exp[(E_{d} + E_{F})/k_{B}T]}$$

Для сравнения на рис. 3 приведены рассчитанные по модели [3] при K = 0.79 значения термической энергии ионизации E_{1d} (разность энергии порога протекания и E_F ; кривая 3) и $|E_F + \bar{E}_d|$ (кривая 4).

4. Рассмотрим зависимость энергии термической ионизации атомов Zn в *p*-Ge, когда концентрация дырок в *v*-зоне *p* определяется переходами Zn из зарядового состояния (-1) в зарядовое состояние (-2) при захвате электрона из *v*-зоны [27]. Пусть концентрация атомов Zn равна $N = N_{-1} + N_{-2}$; концентрация однократно положительно заряженных доноров есть *KN*, где 1 < K < 2. Тогда уравнение электронейтральности p^+ $KN = N_{-1} + 2N_{-2} = N + N_{-2}$ имеет вид

$$N_{-2} = N \int_{-\infty}^{+\infty} g_t f_{-2} d(E_t - \bar{E}_t) = p + (K - 1)N, \quad (12)$$

где $g_t = (\sqrt{2\pi}W_t)^{-1} \exp\left(-(E_t - \bar{E}_t)^2/2W_t^2\right)$; вероятность, что атом Zn находится в зарядовом состоянии (-2), есть $f_{-2} = 1 - f_{-1} = [1 + 4\exp\left((E_t - E_F)/k_BT\right)]^{-1}$; уровни энергии цинка $E_t > 0$ и $E_F > 0$ отсчитываются от потолка *v*-зоны.

Согласно (3), среднеквадратичная флуктуация уровня энергии атома Zn при переходе его из зарядового состояния (-1) в (-2) для $p \ll KN$ равна

$$W_{t} = \sqrt{W_{-2}^{2} + W_{-1}^{2}} = \sqrt{5}W_{-1}$$
$$\approx 3.67 \frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{4\pi}{3}N(1+K)\right)^{1/3} \left(\frac{4K-2}{1+K}\right)^{1/2}.$$
 (13)

Среднее значение уровня энергии, т.е. разность между энергиями атомов Zn в зарядовом состоянии (-1) и (-2), есть (ср. формулу (6))

$$\bar{E}_t = \bar{E}_{-2} - \bar{E}_{-1} = I_t - \frac{9e^2}{16\pi\varepsilon(\lambda+l)},$$
 (14)

где $\bar{E}_{-2} = I_{-2} - 12e^2/16\pi\varepsilon(\lambda+l), \bar{E}_{-1} = I_{-1} - 3e^2/16\pi\varepsilon$ × $(\lambda+l), I_l = I_{-2} - I_{-1} \approx 86.5$ мэВ — уровень энергии одиночного атома Zn в зарядовом состоянии (-1) в *p*-Ge [23], $l = 0.554[N(1+K)]^{-1/3}$, длина экранирования [11]

$$\lambda^{-2} \approx \frac{e^2}{\varepsilon} \frac{\partial N_{-2}}{\partial E_F} = \frac{e^2 N}{\varepsilon k_B T} \int_{-\infty}^{+\infty} g_t f_{-2} f_{-1} d(E_t - \bar{E}_t).$$
(15)

Физика и техника полупроводников, 1999, том 33, вып. 4

Заметим, что $I_{-2} - \bar{E}_{-2}$ есть уменьшение энергии сродства дырки к атому Zn в зарядовом состоянии (-2) из-за его экранирования распределенным зарядом (+2*e*).

Определяя E_F и dE_F/dT , из (12) по (1) при $p \ll (2-K)(K-1)N$ находим термическую энергию ионизации отрицательно заряженных ионов Zn в *p*-Ge:

$$E_{1t} = -k_B \frac{d\ln(pT^{-3/2})}{d(1/T)} = \bar{E}_t + \Gamma_t.$$
 (16)

где

$$\Gamma_{t} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (E_{t} - \bar{E}_{t}) g_{t} f_{-1} f_{-2} d(E_{t} - \bar{E}_{t})}{\int_{-\infty}^{+\infty} g_{t} f_{-1} f_{-2} d(E_{t} - \bar{E}_{t})}$$

Расчет по (16) с учетом (12)–(15) для $5 \cdot 10^{14} < N < 5 \cdot 10^{16}$ см⁻³ при $K \approx 1.3$ и $T \approx 100$ К дает $E_{1t} < I_t$, что согласуется с экспериментом [27]. Например, для $N = 3 \cdot 10^{16}$ см⁻³ термическая энергия ионизации $E_{1t} \approx 65$ мэВ. При $K \approx 1.5$ и $T \approx 150$ К измеряемая величина $E_{1t} \approx I_t$ практически не зависит от концентрации атомов Zn. Это и понятно, по (16) при $K \approx 1.5$ уменьшение (сдвиг к *v*-зоне) \bar{E}_t с ростом N компенсируется увеличением Γ_t (из-за сдвига E_F в глубь запрещенной зоны).

Здесь отметим, что измерения E_{1t} в работе [27] проводились в интервале температур, когда $W_t \approx k_B T$, и полученные в [3,4] предельные выражения F_0 и E_{∞} не применимы.

5. Итак, в работе развита модель зависимости термической энергии ионизации примесей Е1 от их концентрации N и степени компенсации К. Дан расчет ширины примесной зоны W при учете кулоновского взаимодействия только ближайших зарядов. Учтено экранирование ионов прыгающими по примесям дырками (электронами) в температурной области определения Е₁. Хвостами плотности состояний *v*- и *с*-зон пренебрегалось. В пределе низких ($W \gg k_B T$) и высоких ($W \ll k_B T$) температур получены аналитические выражения (9) и (11) для термической энергии ионизации, которые сопоставлены с другими теоретическими моделями. На примере кристаллического германия, легированного водородоподобными примесями Ga и As, а также многозарядным акцептором Zn, показано, что рассчитанные значения E_1 согласуются с экспериментальными данными для разных степеней компенсации и температур.

Авторы сердечно благодарят А.Г. Забродского за полезные обсуждения работы.

Работа поддерживалась грантом INTAS (94-4435).

Список литературы

- [1] А.Я. Шик. ФТП, 17, 2220 (1983).
- [2] Дж. Займан. Модели беспорядка (М., Мир, 1982) гл. 13, с. 574. [Пер. с англ.: J.M. Ziman. Models of Disorder (London-N.Y.-Melbourne, Cambridge University Press, 1979)].

- [3] Н.В. Лиен, Б.И. Шкловский. ФТП, 13, 1763 (1979).
- [4] А.А. Узаков, А.Л. Эфрос. ФТП, 21, 922 (1987).
- [5] J. Monecke, W. Siegel, E. Ziegler, G. Kuhnel. Phys. St. Sol. (b), 103, 269 (1981).
- [6] В.Л. Бонч-Бруевич. Изв. вузов. Физика, 28, 98 (1985).
- [7] D. Schechter. J. Appl. Phys., 61, 591 (1987).
- [8] А.Г. Забродский, М.П. Тимофеев. ФТП, 21, 2217 (1987).
- [9] Н.А. Поклонский, А.И. Сягло. ЖПС, 64, 367 (1997).
- [10] Н.А. Поклонский, А.И. Сягло, Ф.Н. Боровик. ФТП, 30, 1767 (1996).
- [11] N.A. Poklonski, V.F. Stelmakh, V.D. Tkachev, S.V. Voitikov. Phys. St. Sol. (b), 88, K165 (1978).
- [12] С.А. Майоров, А.Н. Ткачев, С.И. Яковленко. Изв. вузов. Физика, 35, 10 (1992).
- [13] Д. тер Хаар. В сб.: Задачи по термодинамике и статистической физике (М., Мир, 1974) с. 380. [Пер с англ.: D. ter Haar. Problems in thermodynamics and statictical physics, ed. by P.T. Landsberg (London, Pion, 1971)].
- [14] Н.А. Поклонский. Изв. вузов. Физика, 27, 41 (1984).
- [15] М.И. Чибисов. ЖЭТФ, 93, 1671 (1987).
- [16] В.С. Марченко. ЖЭТФ, 94, 46 (1988).
- [17] А.Г. Андреев, В.В. Воронков, Г.И. Воронкова, А.Г. Забродский, Е.А. Петрова. ФТП, 29, 2218 (1995).
- [18] Л.В. Говор, В.П. Добрего, Н.А. Поклонский. ФТП, 18, 2075 (1984).
- [19] T.G. Castner, N.K. Lee, H.S. Tan, L. Moberly, O. Symko. J. Low Temp. Phys. 38, 447 (1980).
- [20] В.Н. Абакумов, В.И. Перель, И.Н. Яссиевич. ФТП, 12, 3 (1978).
- [21] А.Г. Беда, Ф.М. Воробкало, В.В. Вайнберг, Л.И. Зарубин, И.М. Либезник, В.В. Овчаров. ФТП, 22, 2065 (1988).
- [22] Т.М. Лифшиц. ПТЭ, вып. 1, 10 (1993).
- [23] Semiconductors: group IV elements and III–V Compounds, ed. by O. Madelung (Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1991).
- [24] А.Н. Ионов, М.Н. Матвеев, И.С. Шлимак, Ф.М. Воробкало, Л.И. Зарубин, И.Ю. Немиш. ФТП, 25, 413 (1991).
- [25] А.Н. Ионов, М.Н. Матвеев, Д.В. Шмикк. ЖТФ, 59, 169 (1989).
- [26] Е.М. Гершензон, Л.Б. Литвак-Горская, Г.Я. Луговая. ФТП, 15, 1284 (1981).
- [27] Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, Н.А. Пенин. ФТП, 15, 1486 (1981).

Редактор В.В. Чалдышев

A model for dependence of thermal ionization energy of impurities on their concentration and compensation in semiconductors

N.A. Poklonskii, A.U. Cyaglo, G. Biskupski*

Belorussia State University, 220050 Minsk, Belorussia * University of Science and Technology, 59655 Lill, France